

『フレキシブル有機EL^{*}パネルの薄膜塗布封止プロセス技術』共同研究

当社は、このたび公益財団法人九州先端科学技術研究所（理事長：貫 正義／以下、I S I T）とフレキシブル有機ELパネルの薄膜塗布封止プロセス技術の共同研究を進めることとしました。

フレキシブル有機ELパネルは、用途の拡大に対し、使用部材は、形状が自在なフィルムへ、製造方法もプリンタブル技術等へ移行しつつあります。特にモバイル化が進む情報デバイス分野では、より軽く、薄く、割れにくい特徴を有し、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末、テレビ等に採用されており、積極的な開発が進められています。

この成長分野に対しI S I TとAIメカテックは、フレキシブル有機ELパネルの薄膜塗布封止プロセス技術について、共同研究を通じ更なる技術革新を目指すとともに、ディスプレイ業界の発展に貢献してまいります。

※EL：Electro Luminescence

■お問い合わせ先

AIメカテック株式会社

企画本部 企画部 担当：西内、小野 TEL：0297-62-9122